

## (RI・核燃)管理区域一時立入承認申請書

放射線保安責任者 殿

安全管理部長 殿

202 年 月 日		整理番号:
申請者	理研における所属	産業利用開発チーム TEL 4106
	理研における身分	所員
	(1) 氏名	吉田 敦 (自署又は捺印)

下記のとおり管理区域に一時的に立ち入ることの承認を申請します。

放射線施設(2)	1. 仁科記念棟第2イオン源室	7. ラジオアイントープ実験棟	
	2. リニアック棟(イオン源室)	8. 中性子工学施設*	
	3. 仁科記念棟偏極イオン源室	9. 開発研究棟ペレトロン室*	
	4. 仁科記念棟・RIBF 棟(RRC・AVF・BigRIPS ケイブ)(7)	10. その他( )	
	⑤ 仁科記念棟・RIBF 棟(上記4.を除く場所)	(*印は第2種管理区域)	
	6. リニアック棟(イオン源室以外)		
立入者	代表者	所属	電話
		氏名	
		合計	名
立会者・付添者	① 申請者と同じ		
	(3) 2. 申請者と異なる(所属	氏名	TEL ( )
立入予定日	202 年 月 日 ~ 202 年 月 日		
立入室名等(4)	E5		
立入目的・ 作業内容	① 見学(8)(9)		
	2. 汚染の恐れのない作業 (作業内容: )		
	(5)(6) 3. その他 (作業内容: )		

## ◎記入上の注意

- 申請者は原則、理化学研究所の身分を有するものであること。詳細は保安責任者または安全管理部研究安全課に照会のこと。
- 立ち入る放射線施設の番号を○で囲むこと。
- 立会者・付添者は放射線業務従事者であって、当該管理区域に登録されている者であること。  
いずれかの番号を○で囲むこと。申請者と異なる場合は、所属、氏名、TEL も記載すること。
- 立ち入る室名・部屋番号等を記入すること。
- 立入目的・作業内容の番号を○で囲むとともに、2及び3の場合には作業内容を具体的に記載すること。
- 立入目的・作業内容が1・2に該当するものについては保安責任者の承認を受けて立ち入ること。  
立入目的・作業内容が3の「その他」に該当するものについては、保安責任者の確認を受けた後、安全管理部長の承認を受けて立ち入ること。
- 見学以外で仁科記念棟RRC室、AVF室及びRIBF棟BigRIPS室ケイブ内に立ち入る場合は、本申請書を仁科記念棟放射線管理室まで持参し、保安責任者に作業内容を説明した後に立ち入ること。
- 見学による立ち入りは1日で完了するものに限る。  
複数日に渡る立ち入りについては、すべて2.または3.の見学以外の作業とすること。
- 実験室内での非密封放射性同位元素の使用や核燃料物質の使用を見学することはできません。

## ◎申請書の提出先

申請書は立入を行う管理区域の保安責任者に提出すること。

以下に承認印を押捺することで承認書に代える。

確 認	保安責任者	年 月 日 印	
		被曝測定 の必要性	有(代表)・有(全員) 無

承認日 年 月 日
--------------

